

Téma č. 12: Diodově buzený laser na Erbiovém skle

Typ práce: DP

Zadávající: prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.²²

Abstrakt: Práce navazuje na předchozí VÚ, předmětem je optimalizace diodově buzeného laseru na bázi nových silikátových skel dopovaných Erbiem generujících v oblasti 1.5 μm vyvinutých ve VŠCHT. Projekt je řešen ve spolupráci s VŠCHT.

Student: Bc. P. Szotkowski

²²<mailto:vaclav.kubecek@fjfi.cvut.cz>